

LG화학, 온실가스 배출 통계시스템 구축

LG화학은 기후변화협약에 대응하기 위해 추진해온 청주공장 온실가스 배출 관련 통계시스템이 에너지관리공단으로부터 공식 인증을 받았다고 12월21일 발표했다.

배출 통계시스템은 온실가스 배출원 목록, 배출량, 계측기 관리방안 등이 포함된 관리체계로, 이것이 구축돼야 온실가스 배출권 거래 등이 가능하다.

LG화학은 산업자원부와의 공동협력 사업의 일환으로 에너지관리공단과 함께 배출 통계시스템 구축을 추진해왔다.

LG화학은 앞으로 배출 통계시스템을 모든 공장 등으로 확대한 뒤 2008년부터 사내 배출권 거래도 추진할 예정이다.

<화학저널 2006/12/21>